



RADIKALQUELLE (REMOTE-PLASMA-QUELLE) - MA2000C-833BB

Kategorien: Plasma-Komponenten

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Art	Radikalquelle (Remote-Plasma-Quelle)
Prozess	Ätzen & Abscheiden (Beschichten)
Auskoppelgröße	ISO-K63
Material Dielektrikum	Saphir
Netzspannung Nominal [V]	230 / 208
Leistung [W]	3000
Frequenz [MHz]	2450